科学研究費助成事業





研究成果の概要(和文): 本研究ではセシウムスパッター型負イオン源における負イオンの生成について調査 するために、PbF2を混合した試料から生成される分子負イオンビームの分析を行った。同族イオンに関して、生 成のされ方に同様の傾向が見られ、元素の種類や電子親和力の影響が考えられる。また、レーザー光脱離法によ る電子親和力の推定も試み、電子親和力が大きいほど、負イオンの抑制率が大きくなることが観測された。これ らのような基礎データは、特に加速器質量分析とレーザー光脱離法を組み合わせた手法を様々な核種へ適用させ る上で重要であり、さらなる研究やデータの蓄積が期待される。

研究成果の学術的意義や社会的意義 加速器質量分析は加速器と質量分析を組み合わせた分析手法であり、極めて高い検出感度の測定が可能である。 そのため、環境中の存在度が低い核種の測定に使用され、考古学、環境科学、原子力工学など様々な分野で活用 されている。近年では負イオン源の研究開発やレーザー光脱離法の適用などにより、さらなる応用分野の拡大が 検討されており、本研究で得られた成果はその基礎的なデータとなるものである。

研究成果の概要(英文): In this study, to investigate the production of negative ions in a cesium sputter-type negative ion source, we analyzed molecular negative ion beams produced from a sample mixed with PbF2. A similar trend was observed in the way of production concerning homologous ions, suggesting the influence of elemental type and electron affinity. We also attempted to estimate the electron affinity by laser photodetachment and observed that the larger the electron affinity, the larger the negative ion suppression rate. These primary data are important for applying the combined method of accelerator mass spectrometry and laser photodetachment to various nuclides, and further studies and accumulation of data are expected.

研究分野:加速器質量分析

キーワード:加速器質量分析 負イオン セシウムスパッター型負イオン源

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

1. 研究開始当初の背景

長半減期の超重元素が分布すると理論的に予測される「安定の島」の元素の探索は、原子モデ ルの理解や重元素合成の謎を解く手掛かりとして、原子核物理学や宇宙物理学において重要な テーマとされる。長半減期の超重元素は自然界に未だ崩壊せずに存在するか、加速器により合成 できたとしても、その存在度は極めて低く、検出には高感度の分析手法が必要である[①]。超高 感度の分析手法である加速器質量分析法ではイオン源としてセシウムスパッター型負イオン源 が使用される。環境中に存在し得る極めて存在度が低い元素の検出に向けて、セシウムスパッタ ー型負イオン源における負イオンの生成について研究を行うことが重要である。

2. 研究の目的

研究では、化学的な性質が近いと考えられる同族の元素を利用して、負イオンを効率良く生成 するための条件を調べることを目的とした。本研究では特に、PbF₂を混ぜた場合に生成される分 子負イオンを質量分析し、元素ごとの生成のされ方を調査した。

また、分子負イオンについて、レーザー光脱離法による電子親和力の推定も検討した。

研究の方法

(1)負イオンの生成

①ビームラインの整備

研究では、まず実験で使用するイオン源とビームラインを接続する真空容器の製作に取り組ん だ。使用するイオン源は米国 NEC 社の MCSNICS (Multi Cathode Source for Negative Ion by Cs Sputtering)というセシウムスパッター型負イオン源である[②]。マルチカソード型で、一度に 40 個の試料を装填し、真空中で試料の交換が可能である。真空容器は真空容器、絶縁体、ビー ムの引き出し電極、アインツェルレンズから構成される(図1)。製作の際、ビーム引き出しの光 学系を計算し、真空容器の全長やアインツェルレンズの配置等を設計した。

ビームラインは理化学研究所 RI ビームファクトリーに設置されたもので、前述の負イオン源、 分析電磁石 (Bending magnet)、標的チェンバー、四重極電磁石 (Q0, Q1, Q2)、ステアラー (St1, St2)等で構成される (図 1) [③]。分析電磁石は曲率半径が 80 cm と大きく、高い質量分解能を実

現することが可能である。標的チェンバーに はスリットとファラデーカップ(FC2)が設置 される。研究期間ではビームラインのターボ 分子ポンプや、冷却水系の整備なども実施し た。

②試料ディスクの作成・分析

試料は第7周期目の元素の一部を対象として、その元素単体試料(A)、PdF₂を等量から2倍量混ぜた試料(B)、4倍量混ぜた試料(C)を用意した。試料はアルミニウム製のカソードに詰められ、カソード径は $\phi1$ mm である。試料量は各10 mg 程度とした。

試料は Nb, Ta, Cu, Ag, Au, W, Pt であ り、各元素について A、B、C の 3 種類から生 成された負イオンビームを質量分析し、標的 チェンバーに設置されたファラデーカップ で電流値を検出した。ファラデーカップの前 には ϕ 3 mm の開口部を持つスリットが設置 され、質量分解能を向上させた。ビームの加 速電圧は 20 kV で、引き出し電圧は 14 kV、 カソード電圧は 6 kV とした。



図1 ビームラインと真空容器[③]

(2) レーザー光脱離法

レーザー光脱離法(Laser photo detachment, LPD)は負イオンとレーザーを相互作用させ、レ ーザーの光子のエネルギーが原子の電子親和力(Electron Affinity, EA)よりも大きい場合、そ の原子の負イオンから電子が脱離し、中性化される現象である。したがって、ある分子負イオン ビームとレーザーを相互作用させ、その強度が減少すれば、その分子負イオンの EA はそのレー ザーの光子のエネルギーよりも小さいことが予想される。

実験装置は、東京大学総合研究博物館タンデム加速器施設(Micro Analysis Laboratory, Tandem accelerator, MALT)のレーザー光脱離法用テストベンチビームラインを使用した[④]。 本ビームラインは負イオン源、分析電磁石、減速チャンバー、静電偏向器及びレーザー系から構 成される。減速チャンバーは減速管、加速管、四重極電磁石(Radio Frequency Quadrupole, RFQ) で構成され、入射した負イオンを減速管で減速し、RFQ でビームの発散を抑え、加速管でもとの エネルギーまで再加速する。LPD は負イオンとレーザーの相互作用時間を増加させることが効果 的であり、そのために使用される装置である。ビームラインは既に構築されており、実験のため、 レーザーの光学系を整備した。レーザーは波長が 532 nm (h v = 2.33 eV)の CW レーザーである。 ビームラインをレーザーが通過できるように、ミラーの角度の調整や、レーザーモニターを設置 した他、レーザー設備周囲の囲いの作製など、環境整備を行った。



4. 研究成果

(1) 負イオンの生成

作成した試料の PbF2の混合割合を表1に示す。 セシウムスパッター型負イオン源では、内部でま ずセシウムが加熱され蒸気化する。蒸気化したセ シウムはアイオナイザーによって熱イオン化し、 カソードに向かって加速される。したがって、カ ソードに流れる電流はセシウムイオン、生成され るビーム、及びスパッターの際に生じる二次電子 の合計となる。試料による強度のばらつきを抑え るため、ファラデーカップの電流をカソード電流 で割ることで試料ごとの生成強度を規格化した。

得られた結果を図3に示す。分析の対象とした 同位体は⁹³Nb(天然存在比100%),¹⁸¹Ta(99.9%), ⁶³Cu(69.15%),¹⁰⁷Ag(51.84%),¹⁹⁷Au(100%), ¹⁸⁴W(30.64%),¹⁹⁵Pt(33.78%)である[⑤]。Nb, Taの

表1 試料量と電子親和力

電子親和力は[⑥]より引用した。

Х	X/PbF ₂ [v	weight %]	Electron Affinity
	В	С	eV
Nb	1.99	4.19	0.893
Та	0.92	4.14	0.322
Cu	1.15	4.54	1.228
Ag	0.83	3.64	1.302
Au	1.77	3.45	2.309
W	0.98	4.47	0.815
Pt	1.00	3.45	2.128

5 族の元素については、ともに4、5、6 フッ化物の負イオンから強い強度が得られた。中でも6 フッ化物から最も高い強度が得られた。また、混合した PbF2の量が多い方が高い強度が得られ る傾向が観測された。11 族の Cu, Ag, Au については、1、2 フッ化物イオンの生成が見られた が、いずれも単体の負イオンが最も強度が高かった。混合したカソードよりも、単体のカソード から最も強い強度が得られた。試料の混ざり具合が影響している可能性がある。W のカソードか らは複数のフッ化物イオンが生成され、5、6 フッ化物からの強度が大きかった。Pt についても 複数のフッ化物イオンが生成されたものの、11 族の元素と同様に、単体から得られたビーム強 度が最も大きかった。

興味深いこととして、7 族と 11 族において、それぞれ同じ族の元素でフッ化物イオンの生成 のされ方に同様の傾向が見られた。また、一般的に電子親和力(EA)が大きいほど負イオンが形成 されやすいが、EA の比較的小さい Nb (EA = 0.893 eV)や Ta (EA = 0.322), W (EA = 0.815 eV)で はフッ化物イオンが形成されやすく、EA の大きい Cu (EA = 1.228 eV), Ag (EA = 1.302 eV), Au (EA = 2.309 eV), Pt (EA = 2.128 eV)では単体の試料から最も高い強度の電流値が得られた。 近年の研究で、セシウムスパッター型負イオン源のカソード内では、試料の EA と Cs の励起状態 の準位が近い場合に電子の移動が起こり負イオンが生成されるという報告もあり[⑦]、元素や 分子の EA が負イオンの生成に影響することが示唆される。



(2) レーザー光脱離法

(1)で生成した負分子イオンについて、レーザーとの相互作用を検討したが、実験装置のレー ザー系のトラブル等により実施できなかった。ここでは、予備実験として負イオン及び分子負イ オンとレーザーを相互作用させた際に得られた結果について述べる。

実験では、負イオン、分子負イオンと波長 532 nm のレーザーを相互作用させ、電流値の変化 を FC3 で測定した(図 2)。電子が脱離し中性化された場合、FC3 で検出される電流量が減少する。 光脱離による電流量の減少は、ビームとレーザーとの相互作用時間が長いほど大きくなると考 えられ、テストベンチビームラインに設置された減速チャンバーによりエネルギーを 130 eV 程 度まで減速させた。

図4は各原子及び分子について、電子親和力と電流量の減少量を示した図である。縦軸はレー ザー照射/未照射時のFC3で検出された電流値の比であり、負イオンが中性化されると値が小さ くなる。横軸は使用したレーザーの光子のエネルギーである2.33 eVから、原子・分子の電子親 和力の値を引いた値となる。原子及び分子の電子親和力は[⑧]より引用した。E - EAの値が正 の場合、レーザー光子のエネルギーの方がEAよりも大きく、光脱離反応が生じると考えられる

負イオンとレーザーの相互作用の式は $n/n_0 = \exp(-\sigma \phi t)$ で表される。ここで、nは光脱離反応後のイオンの数、 n_0 は光脱離反応前のイオンの数、 σ は光脱離反応の断面積、 ϕ はレーザーのフラックス、tはレーザーとイオンの相互作用時

п

間となる。Wigner のしきい則により、断面積は σ ~ (E-EA)^{(1/2)+1}と表されることから、これを代入して、右の式が得られる[⑨]。ここで、Eは光子のエネルギー、EAは電子親和力、1は脱離する電子の角運動量、kは定数である。

$$/n_0 = \begin{cases} \exp(-k(E - EA)^{\frac{1}{2} + l} \phi t) & (E \ge EA) \\ 1 & (E < EA) \end{cases}$$

この式から、E-EA の値が大きいほど n/n_0 の値が小さくなることが予想され、実験では実際に そのような傾向が観測された。一方で、E-EA が負の領域において、A10(EA = 2.60 eV)や A10₂(EA = 4.23 eV)などの分子負イオンの強度の減少が見られた。これらの EA は 2.33 eV よりも大きい が電流値が減少しており、光分解(photodissociation)が生じている可能性がある[⑩]。



図4 電子親和力とレーザー照射/未照射時の電流値の変化

以上から、本研究ではセシウムスパッター型負イオン源における負イオンの生成について調 査するために、PbF2を混合した試料から生成される分子負イオンビームの分析を行った。同族イ オンに関して、生成のされ方に同様の傾向が見られ、元素の種類や電子親和力の影響が考えられ る。また、レーザー光脱離法による電子親和力の推定も試み、電子親和力が大きいほど、負イオ ンの抑制率が大きくなることが観測された。これらのような基礎データは、特に加速器質量分析 とレーザー光脱離法を組み合わせた手法を様々な核種へ適用させる上で重要であり、さらなる 研究やデータの蓄積が期待される。

<引用文献>

- ① G. Korshinek and W. Kutschera, *Nuclear Physics* A944 (2015) 190-203.
- 2 National Electrostatics Corp. [Internet] https://www.pelletron.com
- ③ Y. Miyake et al., Journal of Nuclear science and technology, Vol. 59, No. 12 (2022) 1536-1545.
- ④ H. Matsuzaki et al., Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B463 (2020) 55-63.
- (5) Table of Nuclear Data, Nuclear Data Center, Japan Atomic Energy Agency [Internet] https://wwwndc.jaea.go.jp/NuC/index.html
- (6) R. Middleton, "A Negative-Ion Cookbook", University of Pennsylvania (1989)
- ⑦ J. S. Vogel, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B361 (2015) 156-162.
- (8) J. C. Rienstra-Kiracofe *et al.*, *Chem. Rev.* 102 (2002) 231-282.
- (9) E. P. Wiger, *Phys. Rev.* 73 (1948) 1002.
- 1 L. C. Lee and G. P. Smith, *J. Chem. Phys.* 70 (1979) 1727-1735.

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計0件

〔学会発表〕 計5件(うち招待講演 1件/うち国際学会 1件)

1.発表者名

Yasuto Miyake, Takeyasu Yamagata, and Hiroyuki Matsuzaki

2.発表標題

Progress of laser photo detachment experiment at MALT

3 . 学会等名

The 15th International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (AMS-15)(国際学会)

4 . 発表年 2021年

1.発表者名 三宅泰斗、山形武靖、谷井智樹、松崎浩之

2.発表標題

加速器質量分析におけるレーザー光脱離法の分子負イオンへの適用の検討

3 . 学会等名

2020年第81回応用物理学会秋季学術講演会

4.発表年 2020年

1.発表者名 三宅泰斗、山形武靖、谷井智樹、松崎浩之

2 . 発表標題

負イオン減速チャンバーにおける光学系の最適化

3.学会等名
2021年第68回応用物理学会春季学術講演会

4 . 発表年

2021年

1.発表者名

三宅泰斗、山形武靖、谷井智樹、松崎裕之

2.発表標題

MALTにおける加速器質量分析のためのレーザー光脱離システムの開発

3.学会等名
2019年第80回応用物理学会秋季学術講演会

4 . 発表年 2019年

1.発表者名

三宅泰斗、山形武靖、松崎浩之

2.発表標題

加速器質量分析における新しい同重体分離手法の研究開発

3 . 学会等名

2023年第70回応用物理学会春季学術講演会(招待講演)

4.発表年

2023年

〔図書〕 計0件

〔産業財産権〕

〔その他〕

-

6.研究組織

氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考		

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関